気になる論文コーナー

## 炭酸ガスレーザーおよび YAG レーザーによるリモート溶接

Experimental Investigation of Remote Welding with CO<sub>2</sub> and Nd:YAG Laser-Based Systems [G. Tsoukantas, A. Stournaras and G. Chryssolourisa: J. Laser Appl., 20, No. 1 (2008) 50-58]

に高い。

2200

2000

1800 1600

1400

1000

800

50

60

₿₩

駺 廃 1200

スキャナーによるビームの走査を応用したリモート溶接は焦点距離 が長いほど高速移動に優れており、広い空間に溶接領域が分散してい る対象ではビーム移動時間の短縮に好適である。著者らは大小2種類 の溶接システムを使い,ステンレス鋼材など自動車産業で利用される 5種類の薄板材料に斜め方向からレーザー照射したときの溶接特性に ついて述べている。大型の装置は3.5kW炭酸ガスレーザーで作業空 間は580×450×490 mm,他方は4.4 kWのLD励起YAGレーザー でアームロボット先端のスキャナーまで光ファイバーで伝送し100× 100×40 mm の領域を溶接できる。実験の結果、レーザー入射角が 20度程度までは実用性があり、接合部の幅・深さが最大になる領域 があることが示されている。この理由として、材料表面形成されるプ ラズマが少ないことが挙げられ,入射角に伴う単位面積あたりのレー ザーパワーの変化(1.5~6%)と材料のビーム吸収損失(2~4%)の 影響が指摘されている。図はステンレス (SUS304, 厚さ1mm, 溶 接速度5m/min)の場合で、レーザー照射の角度(走査方向前方X, 走査方向側方 Y) と溶接深さの関係である。(図 11, 文献 22)

## 光異性化過程に由来する二光波混合ゲイン

Optical Gain by a Simple Photoisomerization Process

[F. Gallego-Gómez, F. Del Monte and K. Meerholz: Nat. Mater., 7, No. 6 (2008) 490-497]

従来,光誘起型屈折率格子に起因した光波間のエネルギー移動(二 光波混合ゲイン)は、干渉縞と屈折率格子との間に空間位相差をもつ フォトリフラクティブ材料でのみ起こると考えられてきた。本論文で は,フォトリフラクティブ効果が起きることのない光伝導性のない光 異性化材料(アゾ色素)において二光波混合ゲインを確認し、その実 験結果を説明する経験的モデルを提案している.

著者らは,光異性化反応による屈折率格子形成のメカニズムを2光 波が作るポインティングベクトルの変調にあると考え、その向きと大 きさによって屈折率変調量と空間位相差が決まると考えた。これによ り,透過型配置,反射型配置などいくつかの記録配置における実験結 果をうまく説明することができている。また外部から別のコントロ-ル光を入射することによってポインティングベクトルを変化させ、ゲ インの向きや大きさを変える"gain steering"という方法を提案し, 試料の吸収を差し引いた実効的なゲインで Γ=560 cm<sup>-1</sup> という大き な値を得ることにも成功している。(図 5, 文献 28)

あるものの,実験結果をほぼ完璧に説明できている点はすばらしい. 今後、この研究を足がかりとして光異性化反応による格子形成の起源 解明が行われることに期待したい. (藤村 隆史)

提案された経験的モデルには物理的な解釈にやや疑問が残る部分が

リモート溶接はヨーロッパの自動車関連業界で特に積極的に進めら

れている。溶接電極不要という自由度は今後の生産工程に有利という

判断である。レーザー加工分野に対する国家レベルの意気込みは非常

Y3.5kW ---

A

70

材料表面からの角度と溶融深さの関係

材 料 表 面 とレー ザ の な す 角 度

80

90

------X2.8kW



光異性化反応による屈折率格子形成の経験的モデル

#### プラズモニックコリメーションを用いた低発散半導体レーザー

Small-Divergence Semiconductor Lasers by Plasmonic Collimation [N. Yu, J. Fan, Q. J. Wang, C. Pflugl, L. Diehl, T. Edamura, M. Yamanishi, H. Kan and F. Capasso: Nat. Photonics, 2, No. 9 (2008) 564-570]

半導体レーザーの活性部で発生した光は、内部を伝搬し、端面にお いて、回折によって所定の発散角度で出力される。この光は、レンズ 等の光学素子を用いてコリメート光に変換され、種々の用途に利用さ れている. 著者らは、周期的な凹凸形状を有する金属構造膜をレーザ -の出射端面に形成することで、半導体レーザーからコリメートされ た光を直接射出させることを提案している. レーザー内部を伝搬し, 端面に到達した光は、金属膜のプラズモンを誘起する。プラズモンは 金属膜を伝搬し,周期的に設けられた凹部に到達するたびに一部の光 が空気中に回折される。回折された光は互いに干渉し、特定の方向に 強められ出力される. この報告では, 一次元的な溝構造を有する金属 膜を端面に設けた素子について、解析および実験を行い、コリメート 効果を評価している.実験では、金属構造膜を設けない場合に比べて 90%のスロープ効率が得られ、半値幅で2.4度の低発散ビームが出 力されることを確認している。(図 5,文献 22)

半導体レーザーに金属構造膜を直接形成することで、効率よくプラ

ズモンは発生させていることが興味深い。より複雑な構造を設けるこ とで、レーザー単体でさまざまな強度分布を有する光の生成が期待さ れる. (池本 聖雄)



光の広

剛)

(徳永

100

# 光科学及び光技術調査委員会

## ディジタルホログラムを用いたレーザー誘起キャビテーションバブル

Generation of Laser-Induced Cavitation Bubbles with a Digital Hologram

[P. A. Quinto-Su, V. Venugopalan and C. D. Ohl: Opt. Express, 16, No. 23 (2008) 18964-18969]

空間光変調素子を用いたディジタルホログラム技術により,複数の 集光点を同時に形成することが可能であり,光マニピュレーション, 光トラッピング,光加工に応用されている。一方,高強度のレーザー パルスを液体中に集光すると,キャビテーションバブル(気泡)が発 生する。著者らは,ディジタルホログラムを用いて液中に複数のキャ ビテーションバブルの生成を行っている。ナノ秒レーザーパルス(波 長 532 nm,パルス幅 6 ns)を空間光変調素子と対物レンズ(開口数 0.75)により水中に集光し,キャビテーションバブルアレイを生成し ている。3×3 個,4×4 個のキャビテーションバブルアレイを100 µm 間隔で生成し,バブル発生後1.6 µs 後の顕微鏡像を得ている。バブ ルの最大直径は 20 µm から 50 µm に達し,消滅時間は 5 µs である。 また 34 の焦点からなる文字を水中に生成することに成功している。 (図 3, 文献 27)

液中の任意の二次元面内の位置にキャビテーションバブルを生成す る技術は、マイクロ流路での水の流れの制御、細胞への遺伝子導入な



### 波面コーディング技術を用いた小 f 値コンパクトカメラの超回折限界特性

Breaking Diffraction Limit of a Small *f*-number Compact Camera Using Wavefront Coding [S.-H. Lee, N.-C. Park and Y.-P. Park: Opt. Express, **16**, No. 18 (2008) 13569–13578]

Wavefront coding 技術は,所定の収差があらかじめ付与されたレ ンズ系と画像処理を組み合わせて画像を生成する技術であり、深い被 写界深度の実現が可能となることから、オートフォーカス機構の代替 として,あるいは,生産性の向上にも寄与する技術として注目されて いる。この技術では、通常、特定のぼけを発生させるために所望の収 差を付与する位相素子が光学系内に挿入されるが、著者らはそのよう な位相素子を追加することなく,本技術に基づいたカメラレンズシス テムを設計している。提案されている手法では、まず従来の方法で光 学系が設計され,その後,本来位相素子が受け持つ波面の情報がレン ズ系を構成する各々のレンズの収差の和となるように、レンズ形状の 最適化が再度行われる.目標とする波面は,瞳面を複数の同心円状に 分割した領域の数,分割領域のサイズ,および各領域における最大の 光路長を設計パラメーターとして、設定した焦点深度と画角の範囲で 同様の点像分布関数が得られるように繰り返し計算によって求められ る. 著者らは、4枚のプラスチックレンズからなるf値2.0の小型カ メラを設計し、回折限界を超える高解像度の特性を得ている。(図12,

表1, 文献3)

本手法は、空間的に余裕のないカメラモジュールを想定しており、 撮像特性と薄さを両立する技術として期待される.近年、本技術のほ かにも画像処理との組み合わせによる方法で特徴のある撮像システム がいくつか提案されており、今後の動向に注目したい.(渡邉由紀夫)



### 光ファイバー分布型温度センサーにおける差動減衰を用いた自動補正方法

Auto-Correction Method for Differential Attenuation in a Fiber-Optic Distributed-Temperature Sensor [K. Suh and C. Lee: Opt. Lett., **33**, No. 16 (2008) 1845-1847]

光ファイバーは光通信用の素子としてよく知られているが、近年、 センシング技術への応用分野が急速に成長している。そのひとつとし て、光ファイバー内で発生する散乱を利用した分布型温度測定が知ら れているが、その散乱特性は温度だけでなく、ファイバーの個体差 や、ファイバーへの圧力、張力などの物理的な擾乱による影響を受け るため、補正を行う必要があった。著者らは、第一の光源の波長が、 第二の光源のストークス散乱波長と一致するように選択することで、 他の要因による散乱特性の影響をキャンセルする方法を提案し、その 有効性について実証した。975 nm と 940 nm のレーザー光源をパル スモードで駆動させ、それぞれの光源に対するストークス散乱光強度 とアンチストークス散乱光強度を選択的に検出し、その比から温度測 定を行った。メーカーの異なる3種のファイバーとオイルに浸すこと で水素欠損を発生させたファイバーについて、すべて正しい温度が測 定できていることが確認された。(図 4、文献 7)

耐環境性に優れ、セットアップ後のキャリブレーションが不要な温

度センサーとして,プラントやトンネルなどへの応用が期待できる. (白附 晶英)



二波長による自動補正型光ファイバー分布温度センサーの構成